

**AVVISO DI AGGIUDICAZIONE ARTT. 76, COMMA 5, LETTERA A) E 29, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.**

**SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del C.N.R., Strada VIII n. 5 – 95121 Catania.  
RUP: Rosario Corrado Spinella

**SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO**

**Denominazione della gara:** PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RESA OPERATIVA DI UN "SISTEMA PER LA CARATTERIZZAZIONE DI SUPERFICI TRAMITESPETTROSCOPIA DI FOTOELETTRONI (XPS) E SPETTROSCOPIA DI ELETTRONI AUGER (AES)" DA CONSEGNARE ED INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI CATANIA DELL'ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DENOMINATO "BEYOND\_NANO".

CUP G66J17000350007\_ CIG 9653131FB0

**SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

**Importo a base d'asta:** € 1.754.000,00 oltre IVA

**Oneri per la sicurezza** dovuti a rischi da interferenze: € 0,00

**Criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa

**Offerte ricevute:** n° 1

**Aggiudicatario:** ASSING SPA Via Edoardo Amaldi nr.15, Monterotondo (RM), P.I. 01603091008.

**Valore finale dell'appalto:** € 1.753.000,00 (euro unmilionesettecentocinquantaquattro/00)

**Provvedimento di aggiudicazione:** Prot. n.78828 del 16.03.2023.

**Subappalto:** No

**Organismo responsabile delle procedure di ricorso:** T.A.R. Sicilia, Catania

**Ufficio presso il quale sono disponibili gli atti:** Segreteria dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Tel. +39-0955968211 – [gare@imm.cnr.it](mailto:gare@imm.cnr.it)

**Il Direttore IMM-CNR**  
**Dott. Vittorio Privitera**